COMPOSITE CERAMIC ELECTRONIC MATERIAL

Publication number: JP57089212
Publication date: 1982-06-03

Inventor:

YAMAMOTO HIROTAKA; YOKOYAMA

KAZUO

Applicant:

TDK ELECTRONICS CO LTD

Classification:

- international:

H05B3/14; C04B35/00; H01B3/00; H01B3/12; H01C7/00; H01F1/00; H01F1/36; H01G4/12; H01G4/40; H01L35/14; H01L35/26; H05K1/03; H05B3/14; C04B35/00; H01B3/00; H01B3/12; H01C7/00; H01F1/00; H01F1/12; H01G4/12; H01G4/40; H01L35/12; H05K1/03; (IPC1-7): C04B35/00; H01B3/12; H01C7/00; H01F1/36; H01G4/12; H01G4/40; H01L35/14; H05B3/14; H05K1/03

- european:

Application number: JP19800164669 19801125 Priority number(s): JP19800164669 19801125

Report a data error here

Abstract not available for JP57089212

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

15】参照)。

してみると、引用文献1に記載のAZO層(AlをドープしたZnOx層)と して、ZnAl2O4型のスピネル構造を有する膜を採用することは、この発明の 属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。) であれば容易に想到し得るものであり、この点を採用することにより得られる効 果は、格別顕著な効果とは認められない。

- ·請求項2,3
- · 引用文献 1-3

引用文献3には、熱線遮蔽膜が被覆された熱線遮蔽ガラスを600~670℃ の範囲の温度で曲げ、冷却して強化する旨が記載されており (特許請求の範囲1 , 6参照)、熱線遮蔽膜が被覆された熱線遮蔽ガラスを曲げ、強化のために熱加 工処理を施すことは、当業者が適宜おこなうものである。

引用文献等一覧

- 1. 特開平09-071441号公報
- 2. 特開平11-268931号公報
- 3. 特開昭62-235232号公報

先行技術文献調査結果の記録

調査した分野 IPC第7版 C03C 15/00-23/00

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がござい ましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 無機化学/セラミックス 時田 稔 TEL. 03 (3581) 1101 内線3463~3465 FAX. 03 (3580) 6905

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—89212

(1) Int. Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	②公開 昭和57年(1982)6月3日
H 01 G 4/12 C 04 B 35/00		2112—5 E 6375—4 G	発明の数 1
H 01 B 3/12	•	7216—5E	審査請求 未請求
H 01 C 7/00 H 01 F 1/36		6918—5E 7354—5E	
H 01 G 4/40	•	6466—5E	
H 01 L 35/14 H 05 B 3/14		7377—5 F 7708—3 K	
H 05 K 1/03		6332—5 F	(全 7 頁)

砂複合セラミツク電子材料

②特 願 昭55-164669

②出 願 昭55(1980)11月25日

⑩発 明 者 山本博孝

東京都中央区日本橋一丁目13番 1号東京電気化学工業株式会社 内 ⑫発 明 者 横山効生

東京都中央区日本橋一丁目13番 1号東京電気化学工業株式会社 内

⑪出 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番 1号

個代 理 人 弁理士 倉内基弘 外1名

朗 紬 袋

1. 発明の名称

複合セラミツク電子材料

2.将許額求の範囲

- 1)空孔を有する材料Aの粒が材料B中に多数 独立して分散してなる秘避を具働する軽配化セラ ミック進子材料。
- 2) 材料 A が、 該 値体、 絶縁体、 磁性体、 抵抗体 もしくは 導電体から 選択される 特許 海 求の 範囲第 1 項 記 嵌の 材料 。
- 3) 材料Bが設置体、磁廠体、磁性体、抵抗体 もしくは導電体から選択される特許能求の範囲第 1 塩記載の材料。
- 4) 材料 A および B が同質の材料である特許競 家の範囲第1項記載の材料。
- 5) 材料 A および B が電気的または密気的特性の 若干臭る特許能求の喧迎点 1 寝記覧の材料。
 - 6) 材料 A が絶線体でありそして材料 B が踮進

体、 記性体、 法抗体あるいは 導張体である特許部 求の範囲第1項 記載の材料。

- 7)材料Aか滤磁体であり、そして材料Bが総 総体、磁性体、抵抗体あるいはほ矩体である特許 請求の施選第1項配載の材料。
- B) 材料 A が磁性体であり、そして材料 B が終 電体、紅線体、抵抗体あるいは導能体である特許 記求の範囲第1項記事の材料。
- 9) 材料 A が抵抗体もしくは物度体でありそして材料 B が誘定体、絶縁体、あるいは磁性体である特許部求の頻蹈第1項記述の材料。
- 10) 材料Aの粒の装面の少く共一部を砂缸体で 望いそして材料Bが新羅体、磁性体、抵抗体ある いは導電体から選択される物計額求の範囲達1項 記載の材料。
- 11) 材料Aの意の要面の少く共一能を磁性体で 扱い、そして材料Bが影像体、純終体、抵抗体あるいは導塩体から選択される特許請求の避避第1 単記載の材料。
 - 12) 材料 A の窓の設面の少く共一部を抵抗体も

持開昭57-89212(2)

しくは海軍体で強い、そして材料目が誘い体、触録体あるいは磁性体から変択される特許弱求の範囲第1項記録の材料。

- 13) 材料 A の粒の全面もしくは一部を凝つている材質が材料 B の材象と電気または最気的特性を若干典にする特許を求の関節第1 原配率の材料。
- 14) 材料 A の粒が 3 取以上の放状材質の構造である特許額束の範囲第1 項配版の材料。
- 15) 対計Aの粒の装面の材質がその内側材制に対し完全に違い切れていない保資の特許療求の範囲第14項記載の材料。
- 16) 材料 A の窓の内偶第一層が抵抗体もしくは 弱な体である特許翻求の問題制 1 4 質配新の材料。

3. 発展の計能な誤防

本無助は、態動化された他密度の多孔体であるが、高い信息性を具備する旋濶セラミック電子材格に関するもので、さらに拠しく言えば、空孔を育するが治人の恋が材料Bの中に参り独立して存むするを制の認知セラミック電子材料に践する。

、まず、セラミック空孔がセラミック電子材料の 信頼性を考しく智する理由は、その空孔が脱れます。 であることによる。この空孔を閉孔性に対したように、一般には、理論密とによるになった。 ですりま以上の高密度のセラミックとすることが 行われている。本発明の場合の目的からはになった。 使化を行わずにセラミックの空孔を朗孔性にすったが とが目的途成への第1歩である。そこで、セラ 本発病の複合材料はまた、構造材質の不み合わせによっては新たな別級能を併せ飛つこともできる。 電子材料用焼船セラミックは個脳性を破保する 上から多孔性を競い、そのために高度の復遊技術

上から多孔性を競い、そのために高度の急遊技術を選供して理論管理に近く、一般には 9 5 多以上で実用化している。

そこで、発明後らはこれらの复ぶに 感じうる材料を影宛せんとして新究を露ねたい セラミツクを

ミックの空孔を閉孔性にする方法の可能性を各種 検討した前果、第1 図に示すようなセラミック解 造を味ることにより所期の目的が実現されうるこ とに想到した。

すなわち、本発明のも合セラミックは空孔▼を有する材料 A の粒を同態または別額の材料 B で包み込み、連続した材料 B 中に材料 A の粒が多数独立して散在する稀透で、これをセラミックの焼結技術によつて効出しようとするものである。

この検盗は、電子材料の高信額性を害するが材料 Bによって変がれ、しかもこのが材料 Bによって運設性を有してか有しながら、実用上の協協的強度は保持できそしてが料るの総能を発揮しうる。一方、空孔を有する材料 Aの2の空孔率およびセラミック材料の中の材料 Aの3ので最近い範囲内で自由に制御すること等ができる。また材料 A および B の材質、 株対ののののものはを考慮する。とにより、 新たな別協能の発現も可能である。

第1 図は材料 A が多孔体粒のものを 示すが、材料 A が第2 図に示すように中空球状体であつても 间像の効果を得ることができる。

こうした材造をもつセラミックが各種の電子用用途の要求に海足できるものであることを以下の 事施例で説明する。

-	はない、この年の日本の	<i>></i>	£	類			¥ N	セクミックの狂配	盟
	***	#			***	超过比	P R	100 KHS	KHS
	£Ω (∀)	四次	*	(g)	(X)	和(4) 粒架(9)	第四	4	<i>a</i>
					\$2	8	7/00		
	A 12 08	N1-0	=	N1-0u-En7x54 h	2 0	50	2.0 6	2.06 190	5.7
	Fet 0s & 2-712 M1-0u-Zn7x741	N 1 - 0	=	Zn 7 ± ライト	0 9	4	178	ю 4	5.4
143	半導体化した 4 12 04		<u> </u>	N1-0u-Zn7x94 h	3.0	7.0	3.25	280	4 8

た粒を用意すると良い。 妥 1 の 系 2 及び 3 はこれ 5 の例を挙げたものである。

第2の用途例は、断熱・保温にすぐれた軽量の セラミック基板である。他の発減部品と共存して 使用するときに、こうした断熱性基板のニーズが ある。電子用途のセラミツク基板はアルミナ、ベ リリャ、ステアタイト、フォルステライト等の絶 縁体、チョン酸塩各種の誘角体、フエライト各種 の磁性体その他の材質のものがあるが、本実施例 では本来の基板としての剝能は材料且が、そして 断熱・保温作用は材料▲が分担している。これら 第2の周途例で使用しうる後合材の例を第2要に 示す。また、この第2の例の場合では、材料Aと Bを避当に組み合わせると、前述した軽量、断熱、 乾緑以外の協能も併せ持つことも可能である。第 2 衰の 16 2 2 はその一例であるが、ここでは温度 係数が負と正である Catio。と MgT10。 材料が 組合わされている。このように任意の温及係数を 有する溫度額強用窮亀体となるこれまでの知られ ている後合誘電体材料に本発明を応用して、この

うちの一方の材料を空孔を有する材料への粒とし、 他方をその粒界となる材料且とすることによつて、 結果的には軽度の新熱性のある温度無償用誘電体 を実現しうる。同様にして、キューリ点の異なる 2 つの BaT10, 系誘電体材料を組み合わせれば、 紡銭率が高く、しかも温度特性が良好な複合誘電 体となることはこれまで知られているが、ここに も本発明を応用してこの一方の材料を空孔を有す る材料Aの粒としそして他方をその粒界となる材 科Bとすることにより、新果的には軽量の新熟性 のある高齢電率の良温度特性である誘電体とする こともできる。さらに、例えば材料Aの粒を絶縁 材とし、これに抵抗体虫たは導電体材をコーティ ングして、これの粒界となる材料Bは誘催体材虫 たは磁性体材とすれば、この焼結セラミックは紡 果的にセラミツクの中に R - C - L のネットワー クを形成した軽量の断熱性ある基板とすることが できる。

第3の例は、上とは逆に滅伝導の良い、しかも 乾崖のセラミツク窓板である。このような基板は、 発為部品が同一荔板に配設されて、放熱を必要と する場合に使用される。本実施例では、材料Bは 上記第2例と同じものとなされうるが、材料Aは 金属、合金または炭化物セラミツク 等 の熟伝導 性の良いものが選択される。この場合の材料▲は 例えば空孔を有する絶縁体材料の上に金属、合金 または炭化物セラミツク 等 の熱伝導性の良い材 料をコーティングしたものであつてもよい。これ ら実施例の場合は、セラミック全体の中に熟達断 作用をする空孔が多数包含されているにも拘らず、 短絡熱伝導路が形成されるので性能的には遊に熱 伝導の良い、しかも軽量の総縁基板を得ることが できるのである。こうした場合のセラミフタ材料 例を築る表に示した。

セラミツクの 性能	超 经			南鐵、西嶽、郊峡	乾重、b) 熱、溫度相似用終單 (
4	* R	密度	8/6	2.12	2.7 6
	式	拉界	8 2	2.0	2.0
凝	重數比	超	9 8	5.0	8
セラミックの舞	ia.	粒界(B)		A 1g 0s	MSTIO
なが	**	(v) A		A1. 0.	0 & T 1 0
Æ	 	<u> </u>		2.1	2 2

#3.	Ř	*		灰彩、		
セラミツクの性能	1	Ħ		斯智、政签仅等、		
4 7 %	* #	朝天	33/6	3.1.2	2.58	
	ډد	配界	82	0.9	0 9	
	量質元	2	86	4 0	4	
1 本の 4 人		松界(B)		A 1. 0.	A12 05	
サラミンクの発出	本	(V) 74		810	MoSi, 72-74 Air 0s	
*	1			3.1	3.2	

ю

胀

特開昭57-89212(5)

けでなく、均等保温もできる。さらに、本例の場合の材料として、例えばベルチー効果の材料を重定すれば、被冷却物体に対する面冷却及びその保温体も製作可能である。

第 4 装

/G	+ :	ヲミツクの解遊			セラミツクの性能	
	材	質	越	批比	カサ	
	粒 (A)	粒界(B)	粒	粒界	密度	电気比採抗
41	A1, 0,	MoSi ₂	% 50	% 50	9/cd 4.7	
4 2	A12 03	M o S 12	70	3 0	4.1	8.4×10 ⁻³
4 3	Al ₂ 0 ₃	MoSig	8 5	15	3.7	2.8×10 - 2

第5の例は、被加熱物体に対する影響加熱・保温体である。これは第4の例で説明したように、本発明の材料は笹魚比抵抗値を自由に制御で表ので、第4の例とは違う無状抵抗体とした場合、この抵抗体を用いた誘導発熱設計で線状低のの 直径や長さを自由に選択できる有利さがある。この有利さを生かした誘導加熱体は第4の例と同じ

第4の例は、設加熱物体の給料に合う形状に試 形できる面発熱体であり、面積的に被加熱物体の 各述の一様な加熱が可能とされると共に保証用途 にも使用できる。発熱体材料は材料によつて電気 比抵抗がきまるので、ある面積以上の設加熱物体 に対する発熱体としては従来から様状発熱体を復 必本並べて使用せざるを得なかつた。これに対し、 本発明の材料の場合は発熱体材料は第4表の例で 示すように材料A、Bの割合を変えることによつ て、その複合となる材料の電気比抵抗値は大きく も小さくもすなわち自由に制御できるので面発熱 体の設計が容易であり、鬱状発熱体を複新本使用 する必要もない。しかも、面発点体とした方が、 被 加 熱 物 体 の 輪 郛 に び つ た り と 合 う 形 状 に で き る ので、即ち被加熱物体が凹凸のある表面輪乳を有 している場合でもその形状に合うよう発熱体を賦 **形しうるので、加熱が各部均等化され有利である** ことは勿論である。さらに、本発明の材料の場合 は十分な気孔を削孔性なものとして包含している ので、被加熱物体に対し上記のような均等加熱だ

ように、被加熱物体に対して保温用途にも用いる ことができる。

本発明材料の、上述した用途についての実施例では、何れの場合も電子材料のもつ誘電性、 総数無抗性等の 電気的性質 または 磁気的性質 を高い信頼性でもつて利用すると共に、 低密度の多孔体であるとの理由から軽量、 遊音・ 防度の 動・ 保温その他これまで要求があつても 果せ の かった 用途分野に 本材料が 適用できることは 勿 副で たが、例以外にも多くの用途のあることは 勿 副である。

以上の用途を実現できる本発明の材料の核造の実別には極めて高度な作製技術の憂づけが必要である。その製法について若干例により以下説明する。

本発明の材料は、制造的には材料Aと材料Bをよく混合して成形し、これを選結すれば製造可能であるように見えるが、そう容易なものではない。こうした一般的なセラミックの製法をそのまま過用するには、工程の一部について若干の技術的課

題を外決する必要がある。また、用途に応じる材料 A、Bの根み合わせによつては、一般のセラミックの感法そのままではたとえその工機の一部に修正を加えても実現不可能な場合すらある。この場合には特別な方法によらねばならない。

持開昭57-89212(6)

なお、この中間層はこうしたセラミック製法上の必要性のためだけでなく、この中間層を積極的に利用して特性強化または新しい磁能の発現の目的に使うこともできる。一例として本発明の用途の第1の熟について&2として挙げてある。

は上記以外にもあるが、こうした条件は本発明の 用途からみてその用途を設定することになる。す なわち、用途からみて選定されるべき材料A、B の組み合わせが上記したような条件に反したとき はどうするかが問題である。このときは、次のよ うな方策をとると好都合である。つまりA、B両 者の間に中間層が設けられる。この中間形の材質 は役目によつてA、B両材料に基ずいて定められ る。材料A、B両者お互いの反応、医路がはげし いときは、両者に対し反応・顕婚の程度の低い第 3 の材質のものを予め材料 A の 表面にコーテイン グしておくとよい。本免明の発結セラミツク観燈 にした場合、この第3の材質層があつてもそれを 移くしておくことにより用途上は無視できる。 ま た材料A、B両者の無膨張係紋に大きな遊いがあ る動合は、この中間層が象膨張係曲の差の機関体 になれるように第3の材質を発定すればよい。勿 ・騙、これらの中間腔は役目の部合上、一材質でな く、複数材質の簡状能造のものとしてもよいこと を密記されたい。

値割されている(特協配 5 2 - 4 0 7 9 3 号)、ここでは、材料Xに相当するものとして少くとも 2 0 μの函数々子か提案された。本発明でもこの手法を活用して上記団粒々子 X の代りに空孔のある材料 A に飽き換え、それを少くとも 2 0 μの大きさにすれば本榜造の実現が容易になる。すなわち、 立 常の混合方法によっても、 こうした配慮によって材料 A、 B の混合をより一様にすることが容易とかる。

上記方法とは異なる特別な方法としては、予め用意した材料Aを成形可能な可塑性を保有する材料のの溶液に受し、これを成形し乾燥・焼締の過程で材料のを例えば、酸化、遅元、酸化等によって材料Bに変える方法も実施できる。こうすることによって粒界側の材料Bを供容量比とすることもできる。

以上、本発明による焼結セラミックの新規な構造、およびその用途、更にはこの構造を実現する方法について幹細に截張した。本売明は、電子材料分野において新たな育用性を与えるものである。

4.図面の衝車な底明

第1及び2図は本党明材料の構造の観略を示す。

A:多孔材料粒

B:粒界材料

▼:空孔

代理人の氏名 倉 内 基

同 倉 機



